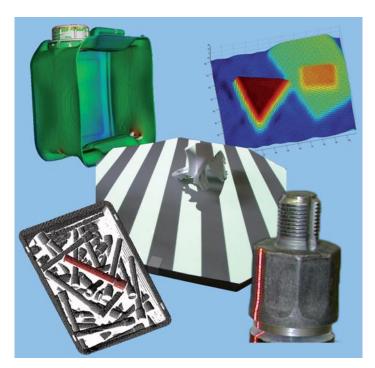




Event-Forum
3-D-Bildverarbeitung in der
Mess- und Prüftechnik
5. bis 8. Mai 2009
Control 2009
Neue Messe Stuttgart
Halle 1, Stand 1602

Vortragsforum 3-D-Bildverarbeitung



Vorwort

Auf der Control 2009 in Stuttgart organisiert das Fraunhofer IPA zum zweiten Mal ein Event-Forum mit Sonderschau, das dem Fachbesucher die Möglichkeit bietet, sich gezielt und umfassend über zukunftsweisende Technologien zu informieren und diese live zu erleben. Das Schwerpunktthema bildet dieses Jahr die 3-D-Bildverarbeitung für die Mess- und Prüftechnik. Auf dem Stand werden sowohl ein Vortragsforum mit praxisnahen Präsentationen als auch eine Sonderschau »3-D-Bildverarbeitung« mit ausgewählten Exponaten durch- und vorgeführt. Auf diese Weise kann das Fachpublikum ohne weite Wege die Funktionsweise, Möglichkeiten, Vorzüge und industrielle Beispielapplikationen dieser Technologien kennen lernen und mit Experten aus Forschung und Industrie ins Gespräch kommen und diskutieren. Zum diesjährigen Technologieschwerpunkt 3-D-Bildverarbeitung in der Mess- und Prüftechnik finden täglich zwei Vortragsblöcke (vormittags und nachmittags) im Rahmen des Vortragsforums auf dem Event-Forum-Stand statt. In diesen Sessions wird in praxisnahen Vorträgen sowohl die unterschiedliche Sensorik zur 3-D-Bilddatenaufnahme erläutert als auch die Auswertung der Messdaten veranschaulicht sowie ihr Potenzial in der Mess- und Prüftechnik und die vielfältigen industriellen Einsatzmöglichkeiten demonstriert

Wir laden Sie dazu herzlich ein!

Stuttgart, im April 2009

Die Institutsleitung

Prof. Dr.-lng. Prof. e.h. Dr.-lng. e.h. Dr. h.c. mult.

Engelbert Westkämper

1 A. A

E. W. fly

Prof. Dr.-Ing. Alexander Verl

Programm Vortragsforum Dienstag, 5. Mai 2009 Sitzungsleitung: Ira Effenberger

10.00 Uhr	Ira Effenberger und Markus Hüttel, Fraunhofer IPA Begrüßung und Einführungsvortrag 3-D-Bildverarbeitung auf dem Event-Forum
10.20 Uhr	Dr. Christoph Wagner, OBE Ohnmacht & Baumgärtner GmbH Null-Fehler-Strategie – Automatisierte 100-Prozent-Kontrolle von Oberflächen
10.40 Uhr	Stephanie Adolf, GOM mbH Optische 3-D-Messtechnik als Standardwerkzeug in industriellen Prozessketten
11.00 Uhr	Detlef Ferger und Dr. Ingomar Schmidt, Werth Messtechnik GmbH Vielpunktmessung in der Multisensor- Koordinatenmesstechnik
11.20 Uhr	Roland Fröwis, Holometric Technologies DIMENSION: Flächenrückführung und Flächenkorrektur auf hohem Niveau
14.00 Uhr	Dr. Peter Kühmstedt, Fraunhofer IOF Ultramobile 3-D-Messtechnik
14.20 Uhr	Dr. Wolfgang Kaumanns, Linearis GmbH & Co. KG Triangulationsbasierte optische Sensoren für die 3-D-Bildverarbeitung
14.40 Uhr	Tobias Wiesendanger, POLYTEC GmbH Oberflächentopographien im Zentimeterbereich mit Nanometerauflösung messen
15.00 Uhr	Peter Westenberger und Daniel Lichau, Mercury Computer Systems 3D data analysis from tomography to simulation

Programm Vortragsforum Mittwoch, 6. Mai 2009 Sitzungsleitung: Ira Effenberger

10.00 Uhr	Ira Effenberger und Markus Hüttel, Fraunhofer IPA Begrüßung und Einführungsvortrag 3-D-Bildverarbeitung auf dem Event-Forum
10.20 Uhr	Dr. Wolfgang Kaumanns, Linearis GmbH & Co. KG Triangulationsbasierte optische Sensoren für die 3-D-Bildverarbeitung
10.40 Uhr	Stephanie Adolf, GOM mbH Optische 3-D-Messtechnik als Standardwerkzeug in industriellen Prozessketten
11.00 Uhr	Detlef Ferger und Dr. Ingomar Schmidt, Werth Messtechnik GmbH Vielpunktmessung in der Multisensor- Koordinatenmesstechnik
11.20 Uhr	Roland Fröwis, Holometric Technologies DIMENSION: Flächenrückführung und Flächenkorrektur auf hohem Niveau
11.40 Uhr	Bernard Dischli, Holo 3 HOLOMAP: Optische 3-D-Messung für reflektierende Oberflächen
14.00 Uhr	Dr. Peter Kühmstedt, Fraunhofer IOF Ultramobile 3-D-Messtechnik
14.20 Uhr	Jürgen Stephan, Siemens AG COMETRON – Hochauflösende Röntgen-CT an mikromechatronischen Komponenten
14.40 Uhr	Tobias Wiesendanger, POLYTEC GmbH Oberflächentopographien im Zentimeterbereich mit Nanometerauflösung messen
15.00 Uhr	Peter Westenberger, Daniel Lichau, Mercury Computer Systems

3D data analysis from tomography to simulation

Programm Vortragsforum Donnerstag, 7. Mai 2009 Sitzungsleitung: Markus Hüttel

10.00 Uhr	Ira Effenberger und Markus Hüttel, Fraunhofer IPA Begrüßung und Einführungsvortrag 3-D-Bildverarbeitung auf dem Event-Forum
10.20 Uhr	Dr. Christoph Wagner, OBE Ohnmacht & Baumgärtner GmbH Null-Fehler-Strategie – Automatisierte 100-Prozent-Kontrolle von Oberflächen
10.40 Uhr	Stephanie Adolf, GOM mbH Optische 3-D-Messtechnik als Standardwerkzeug in industriellen Prozessketten
11.00 Uhr	Detlef Ferger und Dr. Ingomar Schmidt, Werth Messtechnik GmbH Vielpunktmessung in der Multisensor- Koordinatenmesstechnik
11.20 Uhr	Roland Fröwis, Holometric Technologies DIMENSION: Flächenrückführung und Flächenkorrektur auf hohem Niveau
14.00 Uhr	Jürgen Stephan, Siemens AG COMETRON – Hochauflösende Röntgen-CT an mikromechatronischen Komponenten
14.20 Uhr	Dr. Gunther Notni, Fraunhofer IOF Ultramobile 3-D-Messtechnik
14.40 Uhr	Tobias Wiesendanger, POLYTEC GmbH Oberflächentopographien im Zentimeterbereich mit Nanometerauflösung messen
15.00 Uhr	Jens Kühnle, Fraunhofer IPA 3-D-Objekterkennung: Time-of-Flight-Kameras für den industriellen Einsatz

Programm Vortragsforum Freitag, 8. Mai 2009 Sitzungsleitung: Markus Hüttel

10.00 Uhr	Ira Effenberger und Markus Hüttel, Fraunhofer IPA Begrüßung und Einführungsvortrag 3-D-Bildverarbeitung auf dem Event-Forum
10.20 Uhr	Dr. Christoph Wagner, OBE Ohnmacht & Baumgärtner GmbH Null-Fehler-Strategie – Automatisierte 100-Prozent-Kontrolle von Oberflächen
10.40 Uhr	Stephanie Adolf, GOM mbH Optische 3-D-Messtechnik als Standardwerkzeug in industriellen Prozessketten
11.00 Uhr	Detlef Ferger und Dr. Ingomar Schmidt, Werth Messtechnik GmbH Vielpunktmessung in der Multisensor- Koordinatenmesstechnik
11.20 Uhr	Roland Fröwis, Holometric Technologies DIMENSION: Flächenrückführung und Flächenkorrektur auf hohem Niveau
14.00 Uhr	Jens Kühnle, Fraunhofer IPA 3-D-Objekterkennung: Time-of-Flight-Kameras für den industriellen Einsatz
14.20 Uhr	Dr. Gunther Notni, Fraunhofer IOF Ultramobile 3-D-Messtechnik
14.40 Uhr	Tobias Wiesendanger, POLYTEC GmbH Oberflächentopographien im Zentimeterbereich mit Nanometerauflösung messen

Referenten

Stephanie Adolf

GOM Gesellschaft für optische Messtechnik mbH, Braunschweig

Bernard Dischli

Holo 3, Saint-Louis (Frankreich)

Ira Effenberger

Gruppenleiterin Technische Informationsverarbeitung Fraunhofer IPA, Stuttgart

Detlef Ferger

Werth Messtechnik GmbH, Giessen

Roland Fröwis

Holometric Technologies, Essingen

Markus Hüttel

Leiter der Abteilung Technische Informationsverarbeitung Fraunhofer IPA, Stuttgart

Dr. Wolfgang Kaumanns

Linearis GmbH & Co. KG, Braunschweig

Dr. Peter Kühmstedt

Fraunhofer IOF, Jena

Jens Kühnle

Fraunhofer IPA, Stuttgart

Daniel Lichau

Mercury Computer Systems, Düsseldorf

Dr. Gunther Notni

Fraunhofer IOF, Jena

Dr. Ingomar Schmidt

Werth Messtechnik GmbH, Giessen

Jürgen Stephan

Siemens AG Corporate Technology, München

Dr. Christoph Wagner

OBE Ohnmacht & Baumgärtner GmbH, Ispringen

Peter Westenberger

Mercury Computer Systems, Düsseldorf

Tobias Wiesendanger

POLYTEC GmbH, Waldbronn

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA Nobelstraße 12 70569 Stuttgart